

## Od Redakcji

Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, które przygotowały recenzje tekstów przeznaczonych do publikacji w aktualnym numerze półrocznika.

Poniżej publikujemy pełną imienną listę osób, które recenzowały teksty w roku 2024 (w porządku alfabetycznym):

Francesco Allegri (Università degli Studi Pegaso, Włochy)

Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Rafaela Božić (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja)

Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

Piotr Domeracki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Joanna Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)

Mateusz Falkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Artur Gunia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Jan Jacko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Marek Jedliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Natalia Juchniewicz (Uniwersytet Warszawski)

Eugene Kelly (New York Institute of Technology, USA)

Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Aleksandra Łukaszewicz (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Piotr Machura (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrzej Niemczuk (Uniwersytet Rzeszowski)

Basia Nikiforova (Instytut Badania Kultury Litwy w Wilnie, Litwa)

Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)

Marta Nunes da Costa (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brazylia)

Grażyna Osika (Politechnika Śląska)

Michał Ostrowicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Keith Peterson (Colby College, USA)

Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Piotr Przybysz (Uniwersytet Gdański)

Halina Rarot (Politechnika Lubelska)

Andrzej Sędek (Uniwersytet w Siedlcach)

Paweł Stacewicz (Politechnika Warszawska)

Dorota Tymura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Magdalena Żardecka (Uniwersytet Rzeszowski)

Zapraszamy Czytelników do dyskusji nad tekstami opublikowanymi w „Kulturze i Wartościach” oraz do nadsyłania własnych propozycji.

Leszek Kopciuch

 <https://orcid.org/0000-0001-9128-697X>

redaktor naczelny

